PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08-288455

(43) Date of publication of application: 01.11.1996

(51) Int. CI.

H01L 25/065 H01L 25/07 H01L 25/18

H01L 21/60 H01L 23/52

(21) Application number: 07-085021

(71) Applicant: OKI ELECTRIC IND CO LTD

(a)

(22) Date of filing:

11, 04, 1995

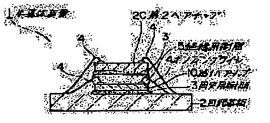
(72) Inventor: SOMAKI MOTOAKI

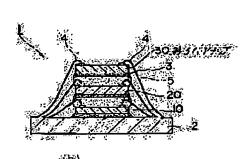
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a semiconductor device which can efficiently radiate heat and is suitable for small-scale many-kind production and a method for manufacturing the device.

CONSTITUTION: After a (first) bare chip 10 is fixed on a circuit board 2 with fixing resin 3 in between, the chip 10 is connected to a circuit on the board 2 through wire bonding and another (second) bare chip 20 is fixed on the chip 10 with an insulating member 5 composed of insulating resin and fixing resin 3 in between. Then the chip 20 is connected to another circuit on the board 2 through wire bonding 4. A semiconductor device 1 is manufactured in such a way.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-288455

(43)公開日 平成8年(1996)11月1日

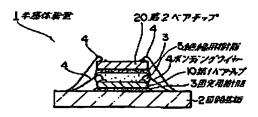
(51) Int.CL*		教別記号 301	庁内整理派 号 :	ΡI		技術表示箇所		
HOIL	25/065			HOIL	25/08		В	
	25/07				21/60 23/52	301	D	
	25/18			2		1	С	
	21/60 23/52							
				審查審	宋蘭宋	館求項の数2	OL (全 6 頁)	
(21)出顧番号		特顧平7-85021		(71)出顧人	. 0000002	000000295		
					神龟気〕	C菜株式会社		
(22)出顧日		平成7年(1995)4		東京都和	姓区虎ノ門1丁	目7卷12号		
				(72) 発明者	林木 3	松木 基晃		
						他区虎ノ門1丁! な会社内	目7番12号 神電気	
				(74)代建人		船構 國則		

(54) 【発明の名称】 半等体整督およびその設造方法

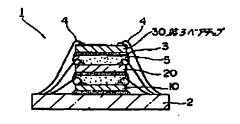
(57)【要約】

【目的】 放熱効率が良く多品長少量生産に適した半導体装置およびその製造方法を提供すること。

【常成】 本発明は回路基板2上に一のベアチップである第1ベアチップ10を固定用樹脂3を介して接続した後、第1ベアチップ10と回路基板2上の回路とをボンディングワイヤー4で接続し、この第1ベアチップ10上に絶縁部材である絶縁用樹脂5および固定用樹脂3を介して他のベアチップである第2ベアチップ20を接続する。その後、第2ベアチップ20と回路基板2上の回路とをボンディングワイヤー4で接続する半導体装置1およびその製造方法である。



(a) 2B 091



(b) *3段の例*

本型明 医过明疗法模式缺陷型

【特許請求の範囲】

【 請求項 】 回路基板上に複数のベアチップが立体的 に実装されて成る半導体装置であって、

前記回路基板上に実装される一のベアチップと、

前記一のベアチップと前記回路基板上の回路との電気的 な接続を行う一のボンディングワイヤーと、

前記一のベアチップ上に絶縁部材を介して接続される他 のベアチップと

前記他のベアチップと前記回路基板上の回路との電気的 ことを特徴とする半導体装置。

【論求項2】 回路基板上に一のベアチップを実続した 後、該一のペアチップと該回路基板上の回路とを一のボ ンディングワイヤーで接続し、

次いで、前記一のベアチップ上に絶縁部材を介して他の ベアチップを接続した後、眩他のベアチップと前記回路 基板上の回路とを他のボンディングワイヤーで接続する ことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、回路基板上に複数のべ アチップを立体的に実装して成る半導体装置およびその 製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】小さなパッケージで高崇精度の半導体装 置を製造する場合、回路基板上に複数のペアチップを実 装するマルチチップモジュール化が検討されている。こ のうち、複数のペアチップを重ねて実装する3次元実装 構造としては、 各ペアチップにそれぞれTAB(Tape A utomated Bonding) 用テープを接続しておき、これらを 所定の間隔で重ねて実装する構造が考えられている(例 えば、畑田賢造者、TAB技術入門(工業調査会出 版), p290參照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな半導体装置ではベアチップの大きさや配線間隔に応 じた専用のTAB用テープを用意しておく必要があり非 常に手間と時間がかかることになる。つまり、TAB用 テープは、所定のキャリアテープにフォトリングラフィ ーおよびエッチング処理を施して導体であるリードを形 40 成したり、接続用のバンブを形成したりする必要があ る。このため、多くの開発初期費用がかかり特に多品種 少量生産を行う場合には不迫当である。

【0004】また、重ねて実装した複数のペアチップの 放熱経路は、ベアチップから周囲の空気への放出と、T ABテープの接続用のリードを介した外部への放出とが ある。ところが、リードの厚みは一般に35μm程度で あるため高い放熱効率は期待できず、また、複数のペア チップが食ねて配置されていることからベアチップの周 囲の空気への十分な熱放出も期待できない。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような課 題を解決するために成された半導体装置およびその製造 方法である。すなわち、本発明は回路基板上に複数のベ アチップが立体的に実装されて成る半導体装置であっ て、回路基板上に実装される一のベアチップと、一のベ アチップと回路益板上の回路との電気的な接続を行う一 のポンディングワイヤーと、一のベアチップ上に絶縁部 材を介して接続される他のベアチップと、他のベアチッ な接続を行う他のボンディングワイヤーとを備えている 10 プと回路基板上の回路との電気的な接続を行う他のボン ディングワイヤーとを備えている。

> 【0006】また、回路益板上に一のベアチップを実装 した後、一のベアチップと回路基板上の回路とを一のボ ンディングワイヤーで接続し、次いで、一のベアチップ 上に絶縁部材を介して他のベアチップを接続した後、他 のベアチップと回路基板上の回路とを他のボンディング ワイヤーで接続する半導体装置の製造方法である。

[0007]

【作用】本発明の半導体装置では、回路基板上に実装さ 20 れる一のベアチップと他のベアチップとが絶縁部村を介 して接続されているため、各ペアチップからの熱がこの 絶縁部材を介して外部に放出する状態となる。また、本 発明の半導体装置の製造方法では、各ペアチップと回路 基板とをボンディングワイヤーによって接続しているこ とから、ベアチップの大きさや配線間隔等が変更となっ た場合であっても容易に対応できることになる。

[0008]

【実施例】以下に、本発明の半導体装置およびその製造 方法における実施例を図に基づいて説明する。図1は本 30 発明の半導体装置を説明する模式断面図であり、(8) は2段の例、(b) は3段の例を示している。図1 (a)に示す半導体装置1は、回路基板2上に第1ベア チップ10および第2ペアチップ20の2つのベアチッ ブが重ねて実装されたものである。すなわち、この半導 体装置 1 は、所定の回路(図示せず)が形成された回路 基板2上に固定用樹脂3を介して接続される第1ベアチ ップ 1 () と、第 1 ベアチップ 1 () と回路基板 2 の回路と を電気的に接続するボンディングワイヤー4と、第1ペ アチップ 1 ()上に絶縁部村である絶縁用樹脂 5 および固 定用樹脂3を介して接続される第2ペアチップ20と、 第2ペアチップ2() と回路甚板2の回路とを電気的に接 続するボンディングワイヤー4とを備える構成となって いる。

【0009】回路基板2は例えばセラミックス製の基板 に所定の導体を被者したものから成り、また、固定用樹 脂3は熱伝導性を高めるため銀フィラー等を混入したエ ポキン系の接着剤から構成されている。 絶縁用樹脂5 は、第1ペアチップ10上においてポンディングワイヤ ー4のループ部分を覆う状態で途布されており、ボンデ 50 ィングワイヤー4や第1ベアチップ10と第2ベアチッ

40

3

ブ20との電気的な絶縁を保つ役目を果たしている。さ らに絶縁用措脂5には絶縁性を保らかつ熱伝導性を高め るためのフィラー(例えば、アルミナ、窒化アルミニウ ム、シリコーン、ダイアモンド)を混入してある。

【0010】との半導体装置1では、重なって配置され る第1ベアチップ10と第2ベアチップ20との間に絶 緑用樹脂5 および固定用樹脂3 が各々のベアチップと面 接触する状態で介在しているため、第1ベアチップ10 および第2ペアチップ20からの熱がこの絶縁用樹脂5 および固定用樹脂3を介して効率良く外部へ放出する状 10 感となる。つまり、絶縁用樹脂5 および固定用樹脂3 に は各々熱伝導性を高めるためのフィラーを混入している ため、第1ベアチップ 10と第2ベアチップ 20との間 が空気である場合に比べてはるかに放熱効率が高まるこ とになる。

【()() 11】また、図1(b)に示す半導体装置1は、 回路基板2上に第1ベアチップ10. 第2ベアチップ2 Oおよび第3ベアチップ3Oが実装される構造である。 つまり、先に説明した第1ベアチップ10および第2ベ アチップ20の重合わせに加え、第2ベアチップ20上 20 に絶縁部材である絶縁用樹脂5 および固定用樹脂3を介 して第3ベアチップ30を接続した構造となっている。 第3ベアチップ30も他の第1ベアチップ10および第 2ベアチップ20と同様にポンディングワイヤー4によ って回路基板2の回路と電気的に接続されている。

【0012】また、第3ベアチップ30と第2ベアチッ プ20との間の固定用樹脂3および絶縁用樹脂5も先と 同様なフィラーを混入したものを使用している。これに よって、第2ベアチップ20および第3ベアチップ30 て効率良く外部へ放出する状態となる。また、ベアチッ プを3段に実装することでさらに高密度化を図ることが 可能となる。なね、図1においてはベアチップを2段お よび3段に重ねる例を示したが、さらに多くのベアチッ プを重ねる場合であっても同様である.

【0013】とのように複数のベアチップを立体的に重 ねて実装する半導体装置1であっても放熱効率を向上さ せることができることから、本実施例における半導体装 置1では、消費電力が大きいベアチップを使用しても故 **陸の発生や寿命の短縮が起きにくいことになる。**

【① 0 1 4 】次に、本発明の半導体装置の製造方法を図 2に益づいて順に説明する。ここでは、特にベアチップ を2段章ねて成る半導体装置1の製造方法を大きく3つ の工程に分けて説明する。先ず、図2(a)に示す第1 工程として、回路基板2上に銀フィラー等を混入したエ ボキシ系の固定用樹脂3をディスペンス塗布し、液状の 状態でこの上に第1ベアチップ10を搭載する。そし て 150℃で1時間程度の加熱処理を行い固定用樹脂 3を硬化させ第1ベアチップ10を回路基板2上に固定 する。その後、第1ペアチップ10と回路基板2の回路 50

とをボンディングワイヤー4によって接続する。

【りり15】次いで、図2(h)に示す第2工程とし て、第1ペアチップ上に絶縁用樹脂5 および固定用樹脂 3の全布を行う。 絶縁用樹脂5は先に説明したように絶 緑性を保ちかつ熱伝導性を高めるためのアルミナフィラ ー等を混入したエポキシ系のものを使用し、これを第1 ベアチップ10上にディスペンス塗布する。この際、第 1ベアチップ10に接続されるボンディングワイヤー4 のループ部分を覆う状態に塗布する。そして、150℃ で1時間程度の加熱処理を行い、絶縁用樹脂5を硬化さ せその表面を平らにしておく。また、この絶縁用樹脂5 の上には次の工程で第2ベアチップ20を固定するため の固定用樹脂3を塗布しておく。

【0016】次に、図2(c)に示す第3工程として、 第1ベアチップ10上に塗布した絶繰用樹脂5ねよび固 定用樹脂3を介して第2ベアチップ20を接続する処理 を行う。つまり、第2工程で硬化させた絶縁用樹脂5を 土台としてその上に塗布した固定用樹脂3上に第2ベア チップ20を搭載し、例えば150℃で1時間程度の加 熱処理によって固定用樹脂3を硬化させる。そして、固 定用樹脂3の硬化によって固定された第2ペアチップ2 ()と回路基板2の回路とをボンディングワイヤー4によ って接続する。これにより本発明の半導体装置1の製造 が完了する。

【0017】このような製造方法においては、第1ベア チップ10および第2ペアチップ20と回路基板2の回 路との電気的な接続をそれぞれポンディングワイヤー4 によって行っているため、例えば他の種類のベアチップ (大きさや配線間隔、配線数等が異なるもの)を使用す からの熱は間の固定用樹脂3および絶縁用樹脂5を介し 30 る場合には、電気的な接続に関してワイヤーボンディン グ装置でのプログラム設定変更(ボンディングワイヤー 4の接続位置を指定する設定値の変更)のみで対応でき るととになる。

> 【0018】また、他の種類のベアチップを使用する場 台 第1ベアチップ10および第2ベアチップ20の接 続に関しても、絶縁用樹脂5や固定用樹脂3を塗布する 装置のプログラム設定変更のみで対応できることにな る。したがって、異なる品種の半導体装置1を製造する 場合であっても即座に対応でき、品種変更にともなう初 制管用をほとんどかけなくて済むというメリットがあ

【0019】なお、図2では第1ベアチップ10および 第2ベアチップ20の2つのベアチップを登ねて成る半 遺体装置1の製造方法の例を示したが、図1(b)に示 すような第3ベアチップ30を食ねて3段とする半導体 装置1またこれ以上のペアチップを重ねる半導体装置の 製造方法であっても同様である。この場合には、第1ペ アチップ 1 ()上に絶縁用樹脂5 および固定用樹脂3を介 して第2ペアチップ20を接続したと同様に、第3ペア チップ30上に他のベアチップを接続すればよい。

5

【0020】図3は、本発明の半導体装置1の他の例を説明する模式断面図である。図3(a)および(b)では、第1ペアチップ10と第2ペアチップ20との大きさが異なる半導体装置1の例を各々示している。図3(a)に示す半導体装置1では、第1ペアチップ10の上にこれより小さい第2ペアチップ20が接続されており、図3(b)に示す半導体装置1では、第1ペアチップ10の上にこれより大きい第2ペアチップ20が接続されている。このように、重ね合わせるペアチップの大きさが異なっていてもよく、これによって程々のペアチ 10ップの組合せから成る半導体装置1を構成できることになる。

【0021】また、図3(c)に示す半導体装置1は、 第1ベアチップ10上の絶縁用樹脂5の中央部分に選み を設け、この中に第2ベアチップ20を埋め込む構成と なっている。この半導体装置1を製造する場合には、先 ず回路基板2上に固定用樹脂3を介して第1ベアチップ を接続し、ボンディングワイヤー4による配線を値す。 その後、第1ベアチップ10上に絶縁用樹脂5を塗布す るが、この際、ボンディングワイヤー4の配線領域(図 20 中S参照)内に盗みを設ける。

【1) 022】この窪みを設けるには、第1ペアチップ1 ()に接続されるボンディングワイヤー4を覆う絶縁用樹脂5として粘性の高いものを使用しボンディングワイヤー4のループ部分を覆うようダム状に塗布した後、この内側に粘性の低い絶縁用樹脂5を薄く塗布する。そして、この窪み内に第2ペアチップ20を埋め込むように固定するための固定用樹脂3をなるべく薄く塗布し、これを介して第2ペアチップ20を接続する。

【0023】とのような半導体装置1では、絶縁用樹脂 305に確みを設けた分だけ他の例に比べて半導体装置1全体の高さhを低くすることが可能となる。つまり、半導体装置1の高密度化と放熱効率の向上さらには半導体装置1の常型化を図る場合に有効なものとなる。

【0024】なお、本実施例に示したいずれの半導体装置」においても絶縁用樹脂5と固定用樹脂3とを異なるものとして説明したが、固定用樹脂3を絶縁用樹脂5と同じものとしてもよい。これによって、さらに半導体装置」の製造におけるコストダウンを図ることが可能となる。また、図3に示す他の例においても、ベアチップを2段にする場合のみならず3段またはそれ以上であっても同様である。

[0025]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の半導体装置およびその製造方法によれば次のような効果がある。すなわち、複数のペアチップを重ねる半導体装置の場合であっても、各ペアチップの間に絶縁部材を介しているためペアチップの放熱効率を向上させることが可能となる。また、本発明の半導体装置を製造するにあたり、ボンディングワイヤーを用いて配根を行っているため、多品種少量生産に即座に対応することが可能となる。

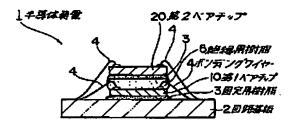
【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の半導体装置を説明する模式断面図で、
- (a) は2段の例、(b) は3段の例である。
 - 【図2】本発明の半導体装置の製造方法を(a)~
 - (c) の各工程順に説明する模式断面図である。
- 【図3】他の例を(a)~(c)に示す模式断面図である。

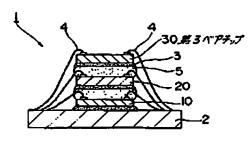
【符号の説明】

- 1 半導体装置
- 2の一回路基板
- 3 固定用樹脂
- 4 ボンディングワイヤー
- 30 5 絶縁用樹脂
 - 10 第1ベアチップ
 - 20 第2ベアチップ
 - 30 第3ペアチップ

[図1]



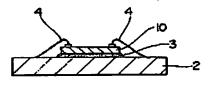
(a) 2段の例



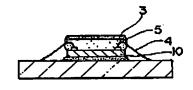
(b) *3段の部*/

本层明 8 键例 5 8 模式断面图

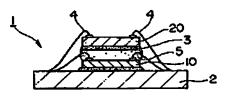
[図2]



(a)*瞎1工程*



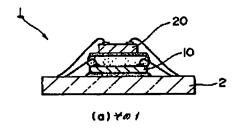
(b) *第2工程*

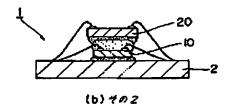


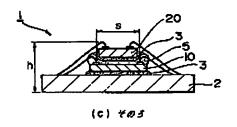
(c)*居3工程*

要运才送主唤C按明了各模式街面图

[図3]







他的创建数明才各模式衡数图

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Dafa 4 - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Perects in the images include but are not limited to the items checked	a:
BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
□ OTHER.	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.